



Arte do invisível



CHAMADA PARA SELEÇÃO DE MICROGRAFIAS PARA A EXPOSIÇÃO “ARTE DO INVISÍVEL” DO FESTIVAL ENGENHARIA & ARTE DO IFMG CAMPUS ARCOS

A organização do Festival de Engenharia & Arte do Instituto Federal de Minas Gerais *Campus Arcos*, torna pública a chamada para seleção de micrografias para a exposição “Arte do invisível”.

1. OBJETIVO

Esta chamada tem o objetivo de selecionar micrografias para a exposição “Arte do Invisível” do Festival de Engenharia & Arte, que ocorrerá nos dias 06, 07 e 08 de novembro de 2019.

A exposição “Arte do Invisível” tem a missão de divulgar e prestigiar a produção científica, com a valorização do viés artístico na produção do saber.

2. INSCRIÇÕES

2.1 As submissões estarão abertas a partir do dia 12/07/2019 até o dia 23/08/2019 e deverão ser realizadas, exclusivamente, pelo formulário eletrônico no link: <https://forms.gle/GLokwMkjmHV3LCxB6>.

2.2 Poderão se inscrever qualquer pessoa com mais de 18 (dezoito) anos.

2.3 As submissões são gratuitas.

2.4 Os arquivos das micrografias devem estar em formato de imagem (jpg ou png) e com boa resolução, mínimo de 300 dpi (imagens de baixa resolução serão, a critério da comissão organizadora, desclassificadas).

3. SELEÇÃO

3.1 A seleção será realizada pela Comissão Organizadora do Festival de Engenharia & Arte;

3.2 Os autores poderão submeter até vinte micrografias.



Arte do invisível



ENGENHARIA & ARTE

4. RESULTADO

Os resultados da seleção serão divulgados no site do IFMG – Campus Arcos www.ifmg.edu.br/arcos, a partir do dia 30/08/2019.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 O ato da inscrição implicará automaticamente em plena concordância com os termos deste documento.

5.2 O proponente deve ser o detentor do direito de uso da imagem para, então, ceder o seu uso ao IFMG.

5.3 Será fornecido um certificado de participação para os(as) autores(as) dos trabalhos selecionados.

5.6 As micrografias selecionadas poderão ser incluídas em exposições futuras realizadas pelo IFMG Campus Arcos.

5.7 Não haverá nenhuma premiação ou remuneração para os autores selecionados.

5.8 Ao submeter a imagem de micrografia a esta chamada público, o IFMG está autorizado a veicular e divulgar gratuitamente, com identificação da minha pessoa na figura de autor, por prazo indeterminado, de forma irrevogável, compreendendo a veiculação, fixação e reprodução da imagem pela televisão, Internet, DVD, material impresso e quaisquer outros meios de comunicação existentes ou que venham a ser criados, passíveis de veicular, transmitir e retransmitir a imagem.

Organizador do Festival Engenharia & Arte
Prof. Jefferson Rodrigues da Silva